大気圧パルスマイクロ波プラズマにおける放電開始後のプラズマ挙動

Plasma Behavior after the Discharge Ignition in an Atmospheric-pressure Pulsed-Microwave Plasma

名大工¹,名大プラズマナノ工学研究センター² ⁰江頭一輝¹,村瀬卓也¹,豊田浩孝^{1,2} Nagoya Univ.¹, PLANT, Nagoya Univ.² [°]Kazuki Egasira¹, Takuya Murase¹, Hirotaka Toyoda^{1,2} E-mail: k_egasir@nuee.nagoya-u.ac.jp

1. はじめに

大気圧プラズマはガス温度が低く、低温プロセ スが可能であるという利点から近年様々な産業分 野での活用が期待されている。その中でも大気圧 マイクロ波プラズマは一般的にパルス電界印加に より熱平衡状態への移行が抑制されるが、生成さ れたプラズマの物理諸量は平衡状態に到達するま でに大きく変化することから、プラズマ挙動が複 雑であり、プラズマ内部における活性種生成反応 等を詳しく解析するためにパルスプラズマの時分 解計測が必要となる。プラズマパラメータのひと つである電子密度はしばしば水素原子スペクトル 線のシュタルク拡がりを用いて評価される⁽¹⁾。そこ で我々は Ar/H2 大気圧パルスプラズマにかかる電 界に着目しつつ、H_Bスペクトル時空間分解計測を おこない、電子密度および電界を評価してきた。 今回我々は、ガス種依存性や電極間距離依存性な ど各条件で大気圧マイクロ波プラズマを生成し H_B スペクトル時空間分解計測をおこない、放電開始 後のプラズマ挙動の違いについて検討したので報 告する。

2.実験装置

実験装置の構成を Fig.1 に示す。微量水素添加し たアルゴンを導波管に導入し、2.45GHz のパルスマ イクロ波により導波管端部のスロットアンテナに プラズマを生成した。スロットアンテナの電極間距



Fig.1 Experimental setup.

離(*d*)は0.2 mm または、0.8 mm とした。発光は顕微 鏡、リレーレンズおよび偏光板を通して ICCD 分光 器に集光される。マイクロ波パルスに同期させた遅 延パルスにより ICCD を制御することで、プラズマ 生成直後から任意の時間における時分解発光計測 をおこなった。

3. 実験結果

大気圧マイクロ波プラズマスロットのギャップ 幅 d=0.2 mm および 0.8 mm の電子密度時分解測定 結果を Fig.2 に示す。両プラズマともに電子密度が 時間とともに急激に増加し、減少することが確認さ れた。これは入力されるエネルギーにより電子密度 が増加し、ガス温度上昇により電子密度が減少した と考えられる。また、d=0.2mm のプラズマの電子 密度が d=0.8mm のそれより高いことが確認された。 これは 0.2mm において同じ電力投入において生成 されるプラズマ空間が小さいため、単位体積当たり の投入電力が大きいため電子密度が高くなると考 えられる。

文献 (1) H.R. Griem: IEEE Trans., Vol.3, p.227, 1974



Fig.2 Time-resolved electron density for Gap size d=0.2 mm and d=0.8 mm with Ar plasma.